(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001 — 39034

(P2001 - 39034A)

(43)公開日 平成13年2月13日(2001.2.13)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	テーマコート*(参考)				
B41M 5/26		Y 2H111				
C 0 7 D 487/04	1 3 3	133 40050				
G11B 7/24	5 1 6	G 1 1 B 7/24	516 4C056			
// C 0 7 D 235/14		C 0 7 D 235/14	4 C 0 6 3			
263/56		263/56	4 C 0 7 2			
	審査請求	未請求 請求項の数2 OL	(全 26 頁) 最終頁に続く			
(21)出願番号	特願平11-220067	(71)出願人 000005887				
0.1.0		三井化学株式				
(22)出顧日	平成11年8月3日(1999.8.3)	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号				
		(71)出願人 000179904	N A 41			
		山本化成株式				
	•		5弓削町南1丁目43番地			
		(72)発明者 小木曽 章	a to see and extension a point of the see Hi			
		神奈川県横辺 化学株式会社	《市栄区笠間町1190番地 三井 上内			
		(74)代理人 100088328				
		弁理士 金田	日 暢之 (外2名)			
	•					
			最終頁に続く			

# (54) 【発明の名称】 光記録媒体

# (57) 【要約】

【課題】 波長400nm~500nmのレーザーで良好な記録および再生が可能な追記型光記録媒体を提供する。

【解決手段】 基板上に少なくとも記録層と反射層を有する光記録媒体において、記録層中に下記一般式(1)で示される化合物を含有する光記録媒体。

# 【化1】

$$X \longrightarrow \begin{bmatrix} L^1 \\ L^2 \end{bmatrix}$$

$$L^3$$

$$L^4$$

$$L^3$$

 $L^4$  〔式中、X、Z、 $L^1\sim L^4$ は明細書記載の意味を示す。〕

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に少なくとも記録層および反射層を有する光記録媒体において、記録層中に一般式(1)で示される化合物を含有する光記録媒体。

【化1】

$$X \longrightarrow Z \longrightarrow L^{1}$$

$$L^{2}$$

$$L^{3}$$
(1)

{式中、置換基Xはそれぞれ独立に、無置換の、または ハロゲン原子、ヒドロキシル基、シアノ基、置換または 無置換のアルキル基、アラルキル基、アリール基、アル ケニル基、アルコキシ基、アラルキルオキシ基、アリー ルオキシ基、アルケニルオキシ基、アルキルチオ基、ア ラルキルチオ基、アリールチオ基、アルケニルチオ基、 モノ置換アミノ基、ジ置換アミノ基、アシル基、アルコ キシカルボニル基、アラルキルオキシカルボニル基、ア リールオキシカルボニル基、アルケニルオキシカルボニ ル基、モノ置換アミノカルボニル基、ジ置換アミノカル ボニル基、アシルオキシ基、アルキルスルホニル基、ア リールスルホニル基または複素環基で置換したアリール 基、ヘテロアリール基を表し、L<sup>1</sup>、L<sup>2</sup>、L<sup>3</sup>、L<sup>4</sup>は、 それぞれ独立に、または、互いに連結して環を形成して も良く、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、シ アノ基、置換または無置換のアルキル基、アラルキル 基、アリール基、アルケニル基、アルコキシ基、アラル キルオキシ基、アリールオキシ基、アルケニルオキシ 基、アルキルチオ基、アラルキルチオ基、アリールチオ 基、アルケニルチオ基、モノ置換アミノ基、ジ置換アミ ノ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アラルキル オキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、ア ルケニルオキシカルボニル基、モノ置換アミノカルボニ ル基、ジ置換アミノカルボニル基、アシルオキシ基、ア

ルキルスルホニル基、アリールスルホニル基または複案 環基を表し、Zはそれぞれ独立に酸素原子、硫黄原子ま たは式(2)

【化2】

〔式中、置換基Yはそれぞれ独立に、水素原子、置換または無置換のアルキル基、アラルキル基、アリール基、アルケニル基を表す。〕で示される置換または無置換のイミノ基を表す。ただし、一般式(1)が一般式(3) 【化3】

〔式中、Z、 $L^1$ 、 $L^2$ 、 $L^3$ 、 $L^4$ は式(1)のZ、 L<sup>1</sup>、L<sup>2</sup>、L<sup>3</sup>、L<sup>4</sup>と同一の意味を表す。Q<sup>1</sup>、Q<sup>2</sup>、Q  $^{3}$ 、 $Q^{4}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒ ドロキシル基、シアノ基、置換または無置換のアルキル 基、アラルキル基、アリール基、アルケニル基、アルコ キシ基、アラルキルオキシ基、アリールオキシ基、アル ケニルオキシ基、アルキルチオ基、アラルキルチオ基、 アリールチオ基、モノアルキルアミノ基、ジアルキルア ミノ基、モノアラルキルアミノ基、ジアラルキルアミノ 基、モノアリールアミノ基、ジアリールアミノ基、モノ アルケニルアミノ基、ジアルケニルアミノ基、アシル 基、アルコキシカルボニル基、アラルキルオキシカルボ ニル基、アリールオキシカルボニル基、アルケニルオキ シカルボニル基、モノアルキルアミノカルボニル基、ジ アルキルアミノカルボニル基または複素環基を表し、R は下記の意味

【化4】

(式中、置換基 $R^1$ 、 $R^2$ はそれぞれ独立に、または、 $R^1$ と $R^2$ は互いに連結して環を形成しても良く、水素原子、置換または無置換のアルキル基、アラルキル基、アリール基またはアルケニル基であるが、 $R^1$ と $R^2$ が同時に水素原子となることはない。 $Q^5$ 、 $Q^6$ 、 $Q^7$ 、 $Q^8$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、シアノ基、置換または無置換のアルキル基、アラルキル基、アリール基、アルケニル基、アルコキシ基、ア

シ基、アルキルチオ基、アラルキルチオ基、アリールチオ基、モノアルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、モノアラルキルアミノ基、モノアリールアミノ基、ジアラルキルアミノ基、モノアルケニルアミノ基、ジアルケニルアミノ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アラルキルオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アルケニルオキシカルボニル基、モノアルキルアミノカルボニル基または複素環基を表し、置換基Aは炭素

数 20以下の置換または無置換のアリール基またはヘテロアリール基を表す。)を示す〕のときは、 $Q^1$ 、 $Q^2$ 、 $Q^3$ 、 $Q^4$ の少なくとも 1 つはヒドロキシル基である。) 【請求項 2】 波長 400 n m  $\sim 500$  n m の範囲から選択されるレーザー光に対して記録および再生が可能である請求項 1 の光記録媒体。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光記録媒体に関するものであり、特に育色レーザー光により記録・再生可能である化合物含有の追記型光記録媒体に関する。

#### [0002]

【従来の技術】基板上に反射層を有する光記録媒体としてコンパクトディスク(以下、CDと略す)規格に対応した追記可能なCD-R (CD-Recordable)が広く普及している。CD-Rの記録容量は0.65GB程度であるが、情報量の飛躍的増加に伴い、情報記録媒体に対する高密度化および大容量化への要求は高まっている。

【0003】記録および再生用レーザーの短波長化によりビームスポットを小さくすることができ、高密度な光記録が可能になる。最近では、光ディスクシステムに利用される短波長半導体レーザーの開発が進み、波長680nm、650nmおよび635nmの赤色半導体レーザーが実用化されている【例えば、日経エレクトロニクス、No.592、p.65、1993年10月11日号】。これらの半導体レーザーを用い、2時間以上の動画をデジタル記録したDVDが実用化されている。DVDは再生専用媒体であるため、この容量に対応する追記型光記録媒体(DVD-R)の開発も進んでいる。

【0004】 さらに、超高密度の記録が可能となる波長400 nm~500 nmの青色半導体レーザーの開発も急速に進んでおり〔例えば、日経エレクトロニクス、No.708、p.117、1998年1月26日号〕、それに対応した追記型光記録媒体の開発も行われている。

【0005】追記型光記録媒体の記録層にレーザー光を照射し、記録層に物理変化や化学変化を生じさせることでピットを形成させるとき、化合物の光学定数、分解挙動が良好なピットを形成させるための重要な要素となる。分解しづらいものは感度が低下し、分解が激しいかまたは変化しやすいものはピット間および半径方向への影響が大きくなり、信頼性のあるピット形成が困難になる。従来のCDーR媒体は、超高密度記録で用いらなる。従来のCDーR媒体は、超高密度記録で用いらなる。従来のCDーR媒体は、記録層の屈折率も低く、消衰係数も適度な値ではないため、反射率の低下、エラーレートの増大、ジッターの増大により、良好な記録・再生ができない。従って、記録層に用いる化合物には背色半導体レーザーに対する光学的性質、分解挙動の適切な化合物を選択する必要がある。しかし、実際に提案さ

れている有機色素化合物の例は、特開平4-74690 号公報記載のシアニン色素化合物や、特開平7-304 256号公報あるいは特開平7-304257号公報に 記載のポルフィリン色素化合物など、ごく限られた例し かない。

## [0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、シアニ ン色素は一般に耐光性が低いために、媒体を長期保存し た時に、時として再生が不可能となる場合がある。ま た、上記公報記載のポルフィリン化合物は、特開平7-304256号公報あるいは特開平7-304257号 公報の実施例に記載されるように、単独で光記録媒体の 記録層に使用した場合にはレーザー光による書き込みが 不可能であることなど、記録層に用いる化合物としては 充分に満足いく性能を有するとは言い得ない。さらに、 該公報等における光記録媒体では、有機色素に配位する 置換基を有する単分子あるいは高分子化合物を混合して 使用することが必須であり、また、特開平7-3042 57号公報の実施例欄に記載のサンプルディスクのよう に記録層が白濁する場合があるため、組成比を設定する 必要があるなど、媒体の製造が煩雑であり、生産性の向 上に未だ余地が残されていた。そのため、超高密度の記 録と長期保存安定性に優れた媒体を作成するのに適した 光記録媒体用色素の開発が急務となっている。

【0007】本発明の目的は、波長400nm~500 nmの範囲から選択されるレーザー光で良好な記録および再生が可能な超高密度記録に適した化合物を記録層に 有する光記録媒体を提供することにある。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は、①基板上に少なくとも記録層および反射層を有する光記録媒体において、記録層中に下記一般式(1)で表される化合物を含有することを特徴とする光記録媒体、および、②波長400~500nmの範囲から選択されるレーザー光に対して記録および再生が可能である前記①の光記録媒体、に関するものである。

## [0009]

# 【化5】

$$X \longrightarrow \begin{bmatrix} L^1 \\ L^2 \end{bmatrix}$$

$$L^3$$
(1)

【0010】 {式中、置換基Xはそれぞれ独立に、無置換の、またはハロゲン原子、ヒドロキシル基、シアノ基、置換または無置換のアルキル基、アラルキル基、アリール基、アルケニル基、アルコキシ基、アラルキルオ

キシ基、アリールオキシ基、アルケニルオキシ基、アル キルチオ基、アラルキルチオ基、アリールチオ基、アル ケニルチオ基、モノ置換アミノ基、ジ置換アミノ基、ア シル基、アルコキシカルボニル基、アラルキルオキシカ ルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アルケニル オキシカルボニル基、モノ置換アミノカルボニル基、ジ 置換アミノカルボニル基、アシルオキシ基、アルキルス ルホニル基、アリールスルホニル基または複素環基で置 換したアリール基、ヘテロアリール基を表し、L<sup>1</sup>、  $L^2$ 、 $L^3$ 、 $L^4$ は、それぞれ独立に、または、互いに連 結して環を形成しても良く、水素原子、ハロゲン原子、 ヒドロキシル基、シアノ基、置換または無置換のアルキ ル基、アラルキル基、アリール基、アルケニル基、アル コキシ基、アラルキルオキシ基、アリールオキシ基、ア ルケニルオキシ基、アルキルチオ基、アラルキルチオ 基、アリールチオ基、アルケニルチオ基、モノ置換アミ ノ基、ジ置換アミノ基、アシル基、アルコキシカルボニ ル基、アラルキルオキシカルボニル基、アリールオキシ カルボニル基、アルケニルオキシカルボニル基、モノ置 換アミノカルボニル基、ジ置換アミノカルボニル基、ア シルオキシ基、アルキルスルホニル基、アリールスルホ ニル基または複素環基を表し、乙はそれぞれ独立に酸素 原子、硫黄原子または式(2)

【0011】 【化6】

【0012】〔式中、置換基Yはそれぞれ独立に、水素原子、置換または無置換のアルキル基、アラルキル基、

$$R^1$$
 $R^2$ 
 $R^2$ 
 $R^2$ 
 $R^2$ 
 $R^2$ 
 $R^2$ 
 $R^2$ 
 $R^2$ 
 $R^2$ 
 $R^2$ 

【0017】(式中、置換基R¹、R²はそれぞれ独立に、または、R¹とR²は互いに連結して環を形成しても良く、水素原子、置換または無置換のアルキル基、アラルキル基、アリール基またはアルケニル基であるが、R¹とR²が同時に水素原子となることはない。Q⁵、Q⁶、Q²、Q⁶はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、シアノ基、置換または無置換のアルキル基、アラルキル基、アリール基、アルケニル基、アルカニル基、アルカニルオキシ基、アリールオキシ基、アルケニルオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、モノアルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、モノアリールアミノ基、ジアリールアミノ基、モノアルケニルアミノ基、ジアリールアミノ基、モノアルケニルアミノ基、ジアルケニルアミノ基、アシ

アリール基、アルケニル基を表す。〕で示される置換ま たは無置換のイミノ基を表す。

【0013】ただし、一般式 (1) が一般式 (3) 【0014】 【化7】

【0015】〔式中、Z、L<sup>I</sup>、L<sup>2</sup>、L<sup>3</sup>、L<sup>4</sup>は式 (1) のZ、L¹、L²、L³、L⁴と同一の意味を表す。  $Q^1$ 、 $Q^2$ 、 $Q^3$ 、 $Q^4$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロ ゲン原子、ヒドロキシル基、シアノ基、置換または無置 換のアルキル基、アラルキル基、アリール基、アルケニ ル基、アルコキシ基、アラルキルオキシ基、アリールオ キシ基、アルケニルオキシ基、アルキルチオ基、アラル キルチオ基、アリールチオ基、モノアルキルアミノ基、 ジアルキルアミノ基、モノアラルキルアミノ基、ジアラ ルキルアミノ基、モノアリールアミノ基、ジアリールア ミノ基、モノアルケニルアミノ基、ジアルケニルアミノ 基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アラルキルオ キシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アル ケニルオキシカルボニル基、モノアルキルアミノカルボ ニル基、ジアルキルアミノカルボニル基または複素環基 を表し、Rは下記の意味

【0016】 【化8】

ル基、アルコキシカルボニル基、アラルキルオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アルケニルオキシカルボニル基、モノアルキルアミノカルボニル基、ジアルキルアミノカルボニル基または複素環基を表し、置換基Aは炭素数20以下の置換または無置換のアリール基またはヘテロアリール基を表す。)を示す〕のときは、Q¹、Q²、Q³、Q⁴の少なくとも1つはヒドロキシル基である。)

[0018]

【発明の実施の形態】本発明は、光記録媒体の記録層中に前記一般式(1)で表される化合物を含有することを特徴とする光記録媒体に関し、特に、波長400nmから500nmの範囲から選択されるレーザー光に対して記録および再生が可能である新規な光記録媒体に関する

ものである。

【0019】本発明の光記録媒体は、基板上に少なくとも記録層および反射層を有する光記録媒体であり、例えば、図1に示すように、基板1、記録層2、反射層3および保護層4が順次積層している4層構造であっても、図2に示すように、保護層4の代わりに接着層5で貼り合わせたDVDのような構造であっても良い。

【0020】本発明の光記録媒体において、基板の材質としては、基本的には記録光および再生光の波長で透明であればよい。例えば、ポリカーボネート樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリメタクリル酸メチル等のアクリル樹脂、ポリスチレン樹脂、エポキシ樹脂等の高分子材料やガラス等の無機材料が利用される。これらの基板材料は射出成形法等により円盤状に基板に成形される。必要に応じて、基板表面に案内溝やピットを形成することもある。このような案内溝やピットは、基板の成形時に付与することが望ましいが、基板の上に紫外線硬化樹脂層を用いて付与することもできる。

【0021】本発明においては、基板上に記録層を設けるが、本発明の記録層は、一般式(1)で示される化合物を含有するものである。

【0022】本発明の記録層に含有される一般式(1)で示される化合物について、以下に具体例を詳細に述べる。

【0023】式(1)中、置換基Xは置換または無置換のアリール基、ヘテロアリール基である。これらの基としては、ポリカーボネート、アクリル、エポキシ、ポリオレフィン基板などへの塗布による加工性の良好な基を選択して用いることができる。

【0024】ここで、アリール基としては、好ましくは、フェニル基、ナフチル基である。

【0025】ヘテロアリール基の例としては、好ましく は、フラニル基、ピロリル基、3-ピロリノ基、ピラゾ リル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、チアゾリル 基、1,2,3-オキサジアゾリル基、1,2,3-ト リアゾリル基、1,2,4-トリアゾリル基、1,3, 4-チアジアソリル基、ピリジニル基、ピリダジニル 基、ピリミジニル基、ピラジニル基、ピペラジニル基、 トリアジニル基、ベンゾフラニル基、インドーリル基、 チオナフセニル基、ベンズイミダゾリル基、ベンゾチア ゾリル基、ベンゾトリアゾールー2-イル基、ベンゾト リアゾールー1-イル基、プリニル基、キノリニル基、 イソキノリニル基、クマリニル基、シンノリニル基、キ ノキサリニル基、ジベンソフラニル基、カルパソリル 基、フェナントロニリル基、フェノチアジニル基、フラ ボニル基、フタルイミド基、ナフチルイミド基などが挙 げられる。

【0026】式(1)中、置換基Xで示されるアリール 基、ヘテロアリール基の置換基としては、ハロゲン原 子、ヒドロキシル基、シアノ基、置換または無置換のア ルキル基、アラルキル基、アリール基、アルケニル基、アルコキシ基、アラルキルオキシ基、アリールオキシ 基、アルケニルオキシ基、アルキルチオ基、アラルキル チオ基、アリールチオ基、アルケニルチオ基、モノ置換 アミノ基、ジ置換アミノ基、アシル基、アルコキシカル ボニル基、アラルキルオキシカルボニル基、アリールオ キシカルボニル基、アルケニルオキシカルボニル基、モ ノ置換アミノカルボニル基、ジ置換アミノカルボニル 基、アシルオキシ基、アルキルスルホニル基、アリール スルホニル基または複素環基等が挙げられる。

【0027】式(1)中、置換基Xで示されるアリール 基、ヘテロアリール基に置換するハロゲン原子として は、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子など のハロゲン原子が挙げられる。

【0028】式(1)中、置換基Xで示されるアリール基、ヘテロアリール基に置換する、置換または無置換のアルキル基としては、直鎖または分岐または環状の無置換アルキル基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、シアノ基、アルコキシ基、アシル基、アシルオキシ基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アラルキルオキシカルボニル基、アルケニルオキシカルボニル基、アルコキシカルボニルス・ジアルキルアミノ基、アルカースルホニル基、アリールスルホニル基、複素環基等の置換基群より選択した置換基で置換したアルキル基などが挙げられる。

【0029】置換または無置換の直鎖または分岐または 環状のアルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、isoープロピル基、nーブチル基、is o-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、isoーペンチル基、2ーメチルブチル 基、1-メチルプチル基、ネオペンチル基、1,2-ジ メチルプロピル基、1,1-ジメチルプロピル基、シク ロペンチル基、nーヘキシル基、4-メチルペンチル 基、3-メチルペンチル基、2-メチルペンチル基、1 -メチルペンチル基、3、3-ジメチルプチル基、2、 3-ジメチルブチル基、1、3-ジメチルブチル基、 2, 2-ジメチルブチル基、1,2-ジメチルブチル 基、1,1-ジメチルブチル基、3-エチルブチル基、 2-エチルブチル基、1-エチルブチル基、1,2,2 - トリメチルプチル基、1,1,2-トリメチルブチル 基、1-エチル-2-メチルプロピル基、シクロヘキシ ル基、n-ヘプチル基、2-メチルヘキシル基、3-メ チルヘキシル基、4ーメチルヘキシル基、5ーメチルヘ キシル基、2, 4-ジメチルペンチル基、n-オクチル 基、2-エチルヘキシル基、2、5-ジメチルヘキシル 基、2,5,5ートリメチルペンチル基、2,4ージメ チルヘキシル基、2、2、4-トリメチルペンチル基、 3, 5,5-トリメチルヘキシル基、n-ノニル基、n ーデシル基、4ーエチルオクチル基、4ーエチルー4、

5ーメチルヘキシル基、nーウンデシル基、nードデシル基、1,3,5,7ーテトラエチルオクチル基、4ープチルオクチル基、6,6ージエチルオクチル基、nートリデシル基、6ーメチルー4ーブチルオクチル基、nーテトラデシル基、nーペンタデシル基、3,5ージメチルヘプチル基、2,6ージメチルヘプチル基、2,4ージメチルヘプチル基、2,5,5ーテトラメチルヘキシル基、1ーシクロペンチルー2,2ージメチルプロピル基、1ーシクロヘキシルー2,2ージメチルプロピル基などの炭素数1~15の無置換アルキル基;

【0030】クロロメチル基、クロロエチル基、ブロモ エチル基、ヨードエチル基、ジクロロメチル基、フルオ ロメチル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエ チル基、2,2,2-トリフルオロエチル基、2,2, 2-トリクロロエチル基、1, 1, 1, 3, 3, 3-へ キサフルオロー2ープロピル基、ノナフルオロブチル 基、パーフルオロデシル基等のハロゲン原子で置換した 炭素数1~10のアルキル基:シアノメチル基、2-シ アノエチル基、3-シアノプロピル基、2-シアノ-3 ーメトキシプロピル基、2-シアノ-3-クロロプロピ ル基、2-シアノ-3-エトキシプロピル基、3-ブト キシー2-シアノプロピル基、2-シアノー3-シクロ ヘキシルプロピル基、2-シアノプロピル基、2-シア ノブチル基などのシアノ基で置換した炭素数2~10の アルキル基;ヒドロキシメチル基、2-ヒドロキシエチ ル基、3-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシー3 ーメトキシプロピル基、2-ヒドロキシ-3-クロロプ ロピル基、2-ヒドロキシー3-エトキシプロピル基、 3-ブトキシー2-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロ キシー3-シクロヘキシルオキシプロピル基、2-ヒド ロキシプロピル基、2-ヒドロキシブチル基、4-ヒド ロキシデカリル基などのヒドロキシ基で置換した炭素数 1~10のアルキル基;ヒドロキシメトキシメチル基、 ヒドロキシエトキシエチル基、2-(2'-ヒドロキシ -1'ーメチルエトキシ)-1-メチルエチル基、2-(3'-フルオロ-2'-ヒドロキシプロポキシ) エチ ル基、2-(3'-クロロ-2'-ヒドロキシプロポキ シ) エチル基、ヒドロキシブトキシシクロヘキシル基な どのヒドロキシアルコキシ基で置換した炭素数2~10 のアルキル基:ヒドロキシメトキシメトキシメチル基、 ヒドロキシエトキシエトキシエチル基、 [2-(2'-ヒドロキー1'ーメチルエトキシ)ー1ーメチルエトキ シ] エトキシエチル基、 [2-(2'-フルオロ-1' ーヒドロキシエトキシ) -1-メチルエトキシ] エトキ シエチル基、 [2-(2'-クロロ-1'-ヒドロキシ エトキシ) -1-メチルエトキシ] エトキシエチル基な どのヒドロキシアルコキシアルコキシ基で置換した炭素 数3~10のアルキル基;

【0031】メトキシメチル基、エトキシメチル基、プロポキシメチル基、ブトキシメチル基、メトキシエチル

基、エトキシエチル基、プロポキシエチル基、ブトキシ エチル基、n-ヘキシルオキシエチル基、4-メチルペ ントキシエチル基、1,3-ジメチルプトキシエチル 基、2-エチルヘキシルオキシエチル基、n-オクチル オキシエチル基、3,5,5-トリメチルヘキシルオキ シエチル基、2-メチル-1-iso-プロピルプロポ キシエチル基、3-メチル-1-iso-プロピルブチ ルオキシエチル基、2-エトキシ-1-メチルエチル 基、3-メトキシブチル基、3,3,3-トリフルオロ プロポキシエチル基、3,3,3-トリクロロプロポキ シエチル基などのアルコキシ基で置換した炭素数2~1 5のアルキル基;メトキシメトキシメチル基、メトキシ エトキシエチル基、エトキシエトキシエチル基、プロポ キシエトキシエチル基、ブトキシエトキシエチル基、シ クロヘキシルオキシエトキシエチル基、デカリルオキシ プロポキシエトキシ基、1,2-ジメチルプロポキシエ トキシエチル基、3-メチル-1-iso-ブチルプト キシエトキシエチル基、2-メトキシ-1-メチルエト キシエチル基、2-プトキシ-1-メチルエトキシエチ ル基、2-(2'-エトキシ-1'-メチルエトキシ) -1-メチルエチル基、3、3、3-トリフルオロプロ ポキシエトキシエチル基、3,3,3-トリクロロプロ ポキシエトキシエチル基などのアルコキシアルコキシ基 で置換した炭素数3~15のアルキル基;メトキシメト キシメトキシメチル基、メトキシエトキシエトキシエチ ル基、エトキシエトキシエトキシエチル基、ブトキシエ トキシエトキシエチル基、シクロヘキシルオキシ、プロ ポキシプロポキシプロポキシ基、2,2,2-トリフル オロエトキシエトキシエトキシエチル基、2,2,2-トリクロロエトキシエトキシエトキシエチル基などのア ルコキシアルコキシアルコキシ基で置換した炭素数4~ 15のアルキル基:

【0032】ホルミルメチル基、2-オキソブチル基、 3-オキソブチル基、4-オキソブチル基、1,3-ジ オキソー2-シクロヘキシル基、2-オキソー5-t-ブチルー1ーシクロヘキシル基等のアシル基で置換した 炭素数2~10のアルキル基:ホルミルオキシメチル 基、アセトキシエチル基、プロピオニルオキシエチル 基、ブタノイルオキシエチル基、バレリルオキシエチル 基、2-エチルヘキサノイルオキシエチル基、3、5、 5-トリメチルヘキサノイルオキシエチル基、3,5, 5-トリメチルヘキサノイルオキシヘキシル基、3-フ ルオロブチリルオキシエチル基、3-クロロブチリルオ キシエチル基などのアシルオキシ基で置換した炭素数2 ~15のアルキル基:ホルミルオキシメトキシメチル 基、アセトキシエトキシエチル基、プロピオニルオキシ エトキシエチル基、バレリルオキシエトキシエチル基、 2-エチルヘキサノイルオキシエトキシエチル基、3, 5, 5-トリメチルヘキサノイルオキシブトキシエチル 基、3,5,5-トリメチルヘキサノイルオキシエトキ

シエチル基、2-フルオロプロピオニルオキシエトキシ エチル基、2-クロロプロピオニルオキシエトキシエチ ル基などのアシルオキシアルコキシ基で置換した炭素数 3~15のアルキル基;アセトキシメトキシメトキシメ チル基、アセトキシエトキシエトキシエチル基、プロピ オニルオキシエトキシエトキシエチル基、バレリルオキ シエトキシエトキシエチル基、2-エチルヘキサノイル オキシエトキシエトキシエチル基、3,5,5ートリメ チルヘキサノイルオキシオキシエトキシエトキシエチル 基、2-フルオロプロピオニルオキシエトキシエトキシ エチル基、2-クロロプロピオニルオキシエトキシエト キシエチル基などのアシルオキシアルコキシアルコキシ 基で置換した炭素数5~15のアルキル基:メトキシカ ルボニルメチル基、エトキシカルボニルメチル基、ブト キシカルボニルメチル基、メトキシカルボニルエチル 基、エトキシカルボニルエチル基、プトキシカルボニル エチル基、4-エチルシクロヘキシルオキシカルボニル シクロヘキシル基、2,2,3,3-テトラフルオロプ ロポキシカルボニルメチル基、2,2,3,3-テトラ クロロプロポキシカルボニルメチル基などのアルコキシ カルボニル基で置換した炭素数3~15のアルキル基: 【0033】フェノキシカルボニルメチル基、フェノキ シカルボニルエチル基、4-t-ブチルフェノキシカル ボニルエチル基、ナフチルオキシカルボニルメチル基、 ビフェニルオキシカルボニルエチル基などのアリールオ キシカルボニル基で置換した炭素数8~15のアルキル 基;ベンジルオキシカルボニルメチル基、ベンジルオキ シカルボニルエチル基、フェネチルオキシカルボニルメ チル基、4-シクロヘキシルオキシベンジルオキシカル ボニルメチル基などの炭素数9~15のアラルキルオキ シカルボニル基:ビニルオキシカルボニルメチル基、ビ ニルオキシカルボニルエチル基、アリルオキシカルボニ ルメチル基、オクテノキシカルボニルメチル基などのア ルケニルオキシカルボニル基で置換した炭素数4~10 のアルキル基:メトキシカルボニルオキシメチル基、メ トキシカルボニルオキシエチル基、エトキシカルボニル オキシエチル基、ブトキシカルボニルオキシエチル基、 2, 2, 2-トリフルオロエトキシカルボニルオキシエ チル基、2,2,2ートリクロロエトキシカルボニルオ キシエチル基などの炭素数3~15のアルコキシカルボ ニルオキシ基で置換したアルキル基;メトキシメトキシ カルボニルオキシメチル基、メトキシエトキシカルボニ ルオキシエチル基、エトキシエトキシカルボニルオキシ エチル基、ブトキシエトキシカルボニルオキシエチル 基、2,2,2ートリフルオロエトキシエトキシカルボ ニルオキシエチル基、2,2,2-トリクロロエトキシ エトキシカルボニルオキシエチル基などのアルコキシア ルコキシカルボニルオキシ基で置換した炭素数4~15 のアルキル基:

【0034】ジメチルアミノメチル基、ジエチルアミノ

メチル基、ジーnープチルアミノメチル基、ジーnーへ キシルアミノメチル基、ジーnーオクチルアミノメチル 基、ジーnーデシルアミノメチル基、Nーイソアミルー N-メチルアミノメチル基、ピペリジノメチル基、ジ (メトキシメチル) アミノメチル基、ジ (メトキシエチ ル) アミノメチル基、ジ (エトキシメチル) アミノメチ ル基、ジ (エトキシエチル) アミノメチル基、ジ (プロ ポキシエチル) アミノメチル基、ジ (プトキシエチル) アミノメチル基、ビス (2-シクロヘキシルオキシエチ ル) アミノメチル基、ジメチルアミノエチル基、ジエチ ルアミノエチル基、ジーn-ブチルアミノエチル基、ジ - n - ヘキシルアミノエチル基、ジー n - オクチルアミ ノエチル基、ジーnーデシルアミノエチル基、Nーイソ アミルーNーメチルアミノエチル基、ピペリジノエチル 基、ジ (メトキシメチル) アミノエチル基、ジ (メトキ シエチル) アミノエチル基、ジ (エトキシメチル) アミ ノエチル基、ジ(エトキシエチル)アミノエチル基、ジ (プロポキシエチル) アミノエチル基、ジ (ブトキシエ チル) アミノエチル基、ビス (2-シクロヘキシルオキ シエチル) アミノエチル基、ジメチルアミノプロピル 基、ジエチルアミノプロピル基、ジーnーブチルアミノ プロピル基、ジーnーヘキシルアミノプロピル基、ジー nーオクチルアミノプロピル基、ジーnーデシルアミノ プロピル基、N-イソアミル-N-メチルアミノプロピ ル基、ピペリジノプロピル基、ジ(メトキシメチル)ア ミノプロピル基、ジ (メトキシエチル) アミノプロピル 基、ジ (エトキシメチル) アミノプロピル基、ジ (エト キシエチル) アミノプロピル基、ジ (プロポキシエチ ル) アミノプロピル基、ジ (ブトキシエチル) アミノプ ロピル基、ビス (2-シクロヘキシルオキシエチル) ア ミノプロピル基、ジメチルアミノブチル基、ジエチルア ミノブチル基、ジーnーブチルアミノブチル基、ジーn ーヘキシルアミノブチル基、ジ-n-オクチルアミノブ チル基、ジーn-デシルアミノブチル基、N-イソアミ ルーN-メチルアミノブチル基、ピペリジノブチル基、 ジ (メトキシメチル) アミノブチル基、ジ (メトキシエ チル)アミノブチル基、ジ(エトキシメチル)アミノブ チル基、ジ (エトキシエチル) アミノブチル基、ジ (プ ロポキシエチル) アミノブチル基、ジ (ブトキシエチ ル) アミノブチル基、ビス (2-シクロヘキシルオキシ エチル) アミノブチル基等のジアルキルアミノ基が置換 した炭素数3~20のアルキル基:

【0035】アセチルアミノメチル基、アセチルアミノエチル基、プロピオニルアミノエチル基、プタノイルアミノエチル基、シクロヘキサンカルボニルアミノエチル基、pーメチルシクロヘキサンカルボニルアミノエチル基、スクシンイミノエチル基などのアシルアミノ基で置換した炭素数3~10のアルキル基;メチルスルホンアミノメチル基、メチルスルホンアミノエチルスルホンアミノエチル基、プロピルスルホンアミノエチ

ル基、オクチルスルホンアミノエチル基などのアルキル スルホンアミノ基で置換した炭素数2~10のアルキル 基;メチルスルホニルメチル基、エチルスルホニルメチ ル基、ブチルスルホニルメチル基、メチルスルホニルエ チル基、エチルスルホニルエチル基、プチルスルホニル エチル基、2-エチルヘキシルスルホニルエチル基、 2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピルスルホニルメ チル基、2,2,3,3-テトラクロロプロピルスルホ ニルメチル基などのアルキルスルホニル基で置換した炭 案数2~10のアルキル基:ベンゼンスルホニルメチル 基、ベンゼンスルホニルエチル基、ベンゼンスルホニル プロピル基、ベンゼンスルホニルブチル基、トルエンス ルホニルメチル基、トルエンスルホニルエチル基、トル エンスルホニルプロピル基、トルエンスルホニルブチル 基、キシレンスルホニルメチル基、キシレンスルホニル エチル基、キシレンスルホニルプロピル基、キシレンス ルホニルブチル基などのアリールスルホニル基で置換し た炭素数7~12のアルキル基;チアジアゾリノメチル 基、ピロリノメチル基、ピロリジノメチル基、ピラゾリ ジノメチル基、イミダゾリジノメチル基、オキサゾリル メチル基、トリアゾリノメチル基、モルホリノメチル 基、インドーリノメチル基、ベンズイミダゾリノメチル 基、カルバゾリノメチル基などの複素環基で置換した炭 素数2~13のアルキル基等が挙げられる。

【0036】 置換または無置換のアラルキル基の例としては、前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアラルキル基であり、好ましくは、ベンジル基、ニトロベンジル基、シアノベンジル基、トリフルオロメチルベンジル基、メチルベンジル基、トリフルオロメチルベンジル基、ナフチルメチル基、ニトロナフチルメチル基、シアノナフチルメチル基、ヒドロキシナフチルメチル基、メチルナフチルメチル基、トリフルオロメチルナフチルメチル基、メチルナフチルメチル基、トリフルオロメチルナフチルメチル基、フルオレン-9-イルエチル基などの炭素数7~15のアラルキル基等が挙げられる。

【0037】置換または無置換のアリール基の例としては、前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアリール基であり、好ましくは、フェニル基、ニトロフェニル基、シアノフェニル基、ヒドロキシフェニル基、メチルフェニル基、トリフルオロメチルフェニル基、ナフチル基、ニトロナフチル基、シアノナフチル基、ヒドロキシナフチル基、メチルナフチル基、トリフルオロメチルナフチル基、メトキシカルボニルフェニル基、4-(5'ーメチルベンゾキサゾールー2'ーイル)フェニル基、ジブチルアミノカルボニルフェニル基などの炭素数6~15のアリール基等が挙げられる。

【0038】置換または無置換のアルケニル基の例としては、前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルケニル基であり、好ましくは、ビニル基、プロペニル基、1ープテニル基、isoーブテニル基、1ーペンテニル基、2ーペンテニル基、2ーメチルー1ーブテニ

ル基、3-メチル-1-ブテニル基、2-メチル-2-ブテニル基、2,2-ジシアノビニル基、2-シアノ-2-メチルカルボキシルビニル基、2-シアノ-2-メチルスルホンビニル基、スチリル基、4-フェニル-2-ブテニル基などの炭素数2~10のアルケニル基が挙げられる。又、置換基Xがフェニル基である場合、アルケニル基として2-(アリール)エテン-1-イル基、2-(ヘテロアリール)エテン-1-イル基がフェニル基の4位に置換した化合物であることも好ましく、その場合のアリール基、ヘテロアリール基は前記一般式

(1) における置換基Xで示されるアリール基、ヘテロアリール基と同様の基が挙げられる。但し、炭素数20以下の置換または無置換のアリール基またはヘテロアリール基である。

【0039】置換または無置換のアルコキシ基の例とし ては、メトキシ基、エトキシ基、nープロポキシ基、イ ソプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基、t ertーブトキシ基、secーブトキシ基、nーペンチ ルオキシ基、イソペンチルオキシ基、tertーペンチ ルオキシ基、secーペンチルオキシ基、シクロペンチ ルオキシ基、nーヘキシルオキシ基、1ーメチルペンチ ルオキシ基、2ーメチルペンチルオキシ基、3ーメチル ペンチルオキシ基、4-メチルペンチルオキシ基、1, 1-ジメチルプトキシ基、1,2-ジメチルプトキシ 基、1、3-ジメチルプトキシ基、2、3-ジメチルブ トキシ基、1,1,2-トリメチルプロポキシ基、1, 2, 2-トリメチルプロポキシ基、1-エチルプトキシ 基、2-エチルプトキシ基、1-エチル-2-メチルプ ロポキシ基、シクロヘキシルオキシ基、メチルシクロペ ンチルオキシ基、n-ヘプチルオキシ基、1-メチルへ キシルオキシ基、2-メチルヘキシルオキシ基、3-メ チルヘキシルオキシ基、4-メチルヘキシルオキシ基、 5-メチルヘキシルオキシ基、1,1-ジメチルペンチ ルオキシ基、1,2-ジメチルペンチルオキシ基、1, 3-ジメチルペンチルオキシ基、1,4-ジメチルペン チルオキシ基、2,2-ジメチルペンチルオキシ基、 2. 3-ジメチルペンチルオキシ基、2. 4-ジメチル ペンチルオキシ基、3,3-ジメチルペンチルオキシ 基、3、4-ジメチルペンチルオキシ基、1-エチルペ ンチルオキシ基、2-エチルペンチルオキシ基、3-エ チルペンチルオキシ基、1,1,2-トリメチルブトキ シ基、1,1,3-トリメチルプトキシ基、1,2,3 - トリメチルプトキシ基、1,2,2-トリメチルプト キシ基、1,3,3-トリメチルブトキシ基、2,3, 3-トリメチルプトキシ基、1-エチル-1-メチルブ トキシ基、1-エチル-2-メチルプトキシ基、1-エ チルー3-メチルプトキシ基、2-エチルー1-メチル ブトキシ基、2-エチルー3-メチルプトキシ基、1n-プロピルプトキシ基、1-イソプロピルプトキシ 基、1-イソプロピルー2-メチルプロポキシ基、メチ ルシクロヘキシルオキシ基、n-オクチルオキシ基、1 -メチルヘプチルオキシ基、2-メチルヘプチルオキシ 基、3ーメチルヘプチルオキシ基、4ーメチルヘプチル オキシ基、5-メチルヘプチルオキシ基、6-メチルヘ プチルオキシ基、1,1-ジメチルヘキシルオキシ基、 1, 2-ジメチルヘキシルオキシ基、1, 3-ジメチル ヘキシルオキシ基、1,4-ジメチルヘキシルオキシ 基、1、5-ジメチルヘキシルオキシ基、2、2-ジメ チルヘキシルオキシ基、2,3-ジメチルヘキシルオキ シ基、2,4-ジメチルヘキシルオキシ基、2,5-ジ メチルヘキシルオキシ基、3,3-ジメチルヘキシルオ キシ基、3,4-ジメチルヘキシルオキシ基、3,5-ジメチルヘキシルオキシ基、4,4-ジメチルヘキシル オキシ基、4,5-ジメチルヘキシルオキシ基、1-エ チルヘキシルオキシ基、2-エチルヘキシルオキシ基、 3-エチルヘキシルオキシ基、4-エチルヘキシルオキ シ基、1-n-プロピルペンチルオキシ基、2-n-プ ロピルペンチルオキシ基、1-イソプロピルペンチルオ キシ基、2-イソプロピルペンチルオキシ基、1-エチ ルー1-メチルペンチルオキシ基、1-エチルー2-メ チルペンチルオキシ基、1-エチル-3-メチルペンチ ルオキシ基、1-エチル-4-メチルペンチルオキシ 基、2-エチル-1-メチルペンチルオキシ基、2-エ チルー2-メチルペンチルオキシ基、2-エチルー3-メチルペンチルオキシ基、2-エチル-4-メチルペン チルオキシ基、3-エチル-1-メチルペンチルオキシ 基、3-エチル-2-メチルペンチルオキシ基、3-エ チルー3-メチルペンチルオキシ基、3-エチルー4-メチルペンチルオキシ基、1,1,2-トリメチルペン チルオキシ基、1,1,3-トリメチルペンチルオキシ 基、1,1,4-トリメチルペンチルオキシ基、1, 2, 2ートリメチルペンチルオキシ基、1, 2, 3ート リメチルペンチルオキシ基、1,2,4-トリメチルペ ンチルオキシ基、1,3,4-トリメチルペンチルオキ シ基、2,2,3ートリメチルペンチルオキシ基、2, 2, 4ートリメチルペンチルオキシ基、2, 3, 4ート リメチルペンチルオキシ基、1,3,3-トリメチルペ ンチルオキシ基、2、3、3-トリメチルペンチルオキ シ基、3、3、4-トリメチルペンチルオキシ基、1、 4. 4-トリメチルペンチルオキシ基、2, 4, 4-ト リメチルペンチルオキシ基、3,4,4-トリメチルペ ンチルオキシ基、1-n-ブチルブトキシ基、1-イソ プチルブトキシ基、1-sec-ブチルブトキシ基、1 -tert-ブチルブトキシ基、2-tert-ブチル プトキシ基、1-n-プロピル-1-メチルブトキシ 基、1-n-プロピル-2-メチルプトキシ基、1-n ープロピルー3-メチルプトキシ基、1-イソプロピル -1-メチルブトキシ基、1-イソプロピル-2-メチ ルブトキシ基、1-イソプロピル-3-メチルブトキシ 基、1、1-ジェチルブトキシ基、1、2-ジェチルブ トキシ基、1-エチル-1, 2-ジメチルブトキシ基、1-エチル-1, 3-ジメチルブトキシ基、1-エチル-2, 3-ジメチルブトキシ基、2-エチル-1, 1-ジメチルブトキシ基、2-エチル-1, 1-ジメチルブトキシ基、2-エチル-1, 3-ジメチルブトキシ基、2-エチルー1, 3-ジメチルブトキシ基、1, 1, 3, 3-テトラメチルブトキシ基、1, 2-ジメチルシクロヘキシルオキシ基、1, 3-ジメチルシクロヘキシルオキシ基、1, 4-ジメチルシクロヘキシルオキシ基、エチルシクロヘキシルオキシ基、n-デシルオキシ基、n-ヴシルオキシ基、n-ヴジルオキシ基、n-ヴジルオキシ基、n-ヴジルオキシ基、n-ヴジルオキシ基、n-ヴジルオキシ基、n-ヴジールオキシーの直鎖、分岐又は環状の無置換アルコキシ基;

【0040】メトキシメトキシ基、メトキシエトキシ 基、エトキシエトキシ基、n-プロポキシエトキシ基、 イソプロポキシエトキシ基、n-ブトキシエトキシ基、 イソプトキシエトキシ基、tert-プトキシエトキシ 基、secープトキシエトキシ基、nーペンチルオキシ エトキシ基、イソペンチルオキシエトキシ基、tert ーペンチルオキシエトキシ基、sec-ペンチルオキシ エトキシ基、シクロペンチルオキシエトキシ基、n-へ キシルオキシエトキシ基、エチルシクロヘキシルオキシ エトキシ基、n-ノニルオキシエトキシ基、(3, 5, 5-トリメチルヘキシルオキシ) エトキシ基、(3, 5, 5-トリメチルヘキシルオキシ) ブトキシ基、n-デシルオキシエトキシ基、n-ウンデシルオキシエトキ シ基、n-ドデシルオキシエトキシ基、3-メトキシプ ロポキシ基、3-エトキシプロポキシ基、3-(n-プ ロポキシ) プロポキシ基、2-イソプロポキシプロポキ シ基、2-メトキシプトキシ基、2-エトキシプトキシ 基、2-(n-プロポキシ)ブトキシ基、4-イソプロ ポキシブトキシ基、デカリルオキシエトキシ基、アダマ ンチルオキシエトキシ基等の、アルコキシ基で置換した 炭素数2~15のアルコキシ基;メトキシメトキシメト キシ基、エトキシメトキシメトキシ基、プロポキシメト キシメトキシ基、ブトキシメトキシメトキシ基、メトキ シエトキシメトキシ基、エトキシエトキシメトキシ基、 プロポキシエトキシメトキシ基、ブトキシエトキシメト キシ基、メトキシプロポキシメトキシ基、エトキシプロ ポキシメトキシ基、プロポキシプロポキシメトキシ基、 ブトキシプロポキシメトキシ基、メトキシブトキシメト キシ基、エトキシブトキシメトキシ基、プロポキシブト キシメトキシ基、ブトキシブトキシメトキシ基、メトキ シメトキシエトキシ基、エトキシメトキシエトキシ基、 プロポキシメトキシエトキシ基、プトキシメトキシエト キシ基、メトキシエトキシエトキシ基、エトキシエトキ シエトキシ基、プロポキシエトキシエトキシ基、ブトキ シエトキシエトキシ基、メトキシプロポキシエトキシ

基、エトキシプロポキシエトキシ基、プロポキシプロポ キシエトキシ基、ブトキシプロポキシエトキシ基、メト キシプトキシエトキシ基、エトキシプトキシエトキシ 基、プロポキシブトキシエトキシ基、ブトキシブトキシ エトキシ基、メトキシメトキシプロポキシ基、エトキシ メトキシプロポキシ基、プロポキシメトキシプロポキシ 基、ブトキシメトキシプロポキシ基、メトキシエトキシ プロポキシ基、エトキシエトキシプロポキシ基、プロポ キシエトキシプロポキシ基、ブトキシエトキシプロポキ シ基、メトキシプロポキシプロポキシ基、エトキシプロ ポキシプロポキシ基、プロポキシプロポキシプロポキシ 基、ブトキシプロポキシプロポキシ基、メトキシブトキ シプロポキシ基、エトキシブトキシプロポキシ基、プロ ポキシブトキシプロポキシ基、ブトキシブトキシプロポ キシ基、メトキシメトキシプトキシ基、エトキシメトキ シブトキシ基、プロポキシメトキシブトキシ基、ブトキ シメトキシブトキシ基、メトキシエトキシブトキシ基、 エトキシエトキシブトキシ基、プロポキシエトキシブト キシ基、ブトキシエトキシブトキシ碁、メトキシプロポ キシブトキシ基、エトキシプロポキシブトキシ基、プロ ポキシプロポキシブトキシ基、ブトキシプロポキシブト キシ基、メトキシブトキシブトキシ基、エトキシブトキ シブトキシ基、プロポキシブトキシブトキシ基、ブトキ シブトキシブトキシ基、(4-エチルシクロヘキシルオ キシ) エトキシエトキシ基、(2-エチル-1-ヘキシ・ ルオキシ) エトキシプロポキシ基、4-(3,5,5-トリメチルヘキシルオキシブトキシエトキシ基等の、ア ルコキシアルコキシ基で置換した直鎖、分岐または環状 の炭素数3~15のアルコキシ基:

【0041】メトキシカルボニルメトキシ基、エトキシ カルボニルメトキシ基、n-プロポキシカルボニルメト キシ基、イソプロポキシカルボニルメトキシ基、4'-エチルシクロヘキシルオキシカルボニルメトキシ基等の アルコキシカルボニル基で置換した炭素数3~10のア ルコキシ基;アセチルメトキシ基、エチルカルボニルメ トキシ基、オクチルカルボニルメトキシ基等のアシル基 で置換した炭素数3~10のアルコキシ基:アセチルオ キシメトキシ基、アセチルオキシエトキシ基、アセチル オキシヘキシルオキシ基、ブタノイルオキシシクロヘキ シルオキシ基などのアシルオキシ基で置換した炭素数3 ~10のアルコキシ基:メチルアミノメトキシ基、2-メチルアミノエトキシ基、2-(2-メチルアミノエト キシ) エトキシ基、4-メチルアミノブトキシ基、1-メチルアミノプロパン-2-イルオキシ基、3-メチル アミノプロポキシ基、2-メチルアミノ-2-メチルプ ロポキシ基、2-エチルアミノエトキシ基、2-(2-エチルアミノエトキシ) エトキシ基、3-エチルアミノ プロポキシ基、1-エチルアミノプロポキシ基、2-イ ソプロピルアミノエトキシ基、2- (n-ブチルアミ ノ) エトキシ基、3- (n-ヘキシルアミノ) プロポキ シ基、4-(シクロヘキシルアミノ) ブチルオキシ基等のアルキルアミノ基で置換した炭素数2~10のアルコキシ基;メチルアミノメトキシメトキシ基、メチルアミノエトキシプロポキシ基、エチルアミノエトキシプロポキシ基、4-(2'-イソブチルアミノブロポキシ)ブトキシ基等のアルキルアミノアルコキシ基で置換した炭素数3~10のアルコキシ基;

【0042】ジメチルアミノメトキシ基、2-ジメチル アミノエトキシ基、2-(2-ジメチルアミノエトキ シ) エトキシ基、4-ジメチルアミノブトキシ基、1-ジメチルアミノプロパンー2ーイルオキシ基、3ージメ チルアミノプロポキシ基、2-ジメチルアミノ-2-メ チルプロポキシ基、2-ジエチルアミノエトキシ基、2 - (2-ジエチルアミノエトキシ)エトキシ基、3-ジ エチルアミノプロポキシ基、1-ジエチルアミノプロポ キシ基、2-ジイソプロピルアミノエトキシ基、2-(ジーn-ブチルアミノ) エトキシ基、2-ピペリジル エトキシ基、3-(ジーn-ヘキシルアミノ)プロポキ シ基等のジアルキルアミノ基で置換した炭素数3~15 のアルコキシ基:ジメチルアミノメトキシメトキシ基、 ジメチルアミノエトキシエトキシ基、ジメチルアミノエ トキシプロポキシ基、ジエチルアミノエトキシプロポキ シ基、4-(2'-ジイソプチルアミノプロポキシ)ブ トキシ基等のジアルキルアミノアルコキシ基で置換した 炭素数4~15のアルコキシ基;2-メチルチオメトキ シ基、2-メチルチオエトキシ基、2-エチルチオエト キシ基、2-n-プロピルチオエトキシ基、2-イソプ ロピルチオエトキシ基、2-n-ブチルチオエトキシ 基、2-イソブチルチオエトキシ基、(3,5,5-ト リメチルヘキシルチオ) ヘキシルオキシ基等のアルキル チオ基で置換した炭素数2~15のアルコキシ基;等が 挙げられ、好ましくは、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、isoープロポキシ基、nーブトキシ 基、isoープトキシ基、secープトキシ基、tープ トキシ基、nーペントキシ基、isoーペントキシ基、 ネオペントキシ基、2-メチルプトキシ基、2-エチル ヘキシルオキシ基、3,5,5-トリメチルヘキシルオ キシ基、デカリルオキシ基などの炭素数1~10のアル コキシ基が挙げられる。

【0043】 置換または無置換のアラルキルオキシ基の例としては、前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアラルキルオキシ基であり、好ましくは、ベンジルオキシ基、ニトロベンジルオキシ基、シアノベンジルオキシ基、ヒドロキシベンジルオキシ基、メチルベンジルオキシ基、トリフルオロメチルベンジルオキシ基、ナフチルメトキシ基、ニトロナフチルメトキシ基、シアノナフチルメトキシ基、ヒドロキシナフチルメトキシ基、メチルナフチルメトキシ基、フルオレンー9ーイルエトキシ基などの

炭素数 7~15のアラルキルオキシ基等が挙げられる。 【0044】 置換または無置換のアリールオキシ基の例 としては、前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有 するアリールオキシ基であり、好ましくは、フェノキシ 基、2−メチルフェノキシ基、4−メチルフェノキシ 基、4−t−ブチルフェノキシ基、2−メトキシフェノ キシ基、4−iso−プロピルフェノキシ基、ナフトキ シ基などの炭素数 6~10のアリールオキシ基が挙げら れる。

【0045】 置換または無置換のアルケニルオキシ基の例としては、前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルケニルオキシ基であり、好ましくは、ビニルオキシ基、プロペニルオキシ基、1-プテニルオキシ基、iso-ブテニルオキシ基、2-ペンテニルオキシ基、2-メチル-1-ブテニルオキシ基、3-メチル-1-ブテニルオキシ基、2-ジシアノビニルオキシ基、2-ジアノー2-メチルカルボキシルビニルオキシ基、2-シアノー2-メチルカルボキシルビニルオキシ基、スチリルオキシ基、4-フェニル-2ブテニルオキシ基、シンナミルアルコキシ基などの炭素数2~10のアルケニルオキシ基が挙げられる。

【0046】置換または無置換のアルキルチオ基の例としては、前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルキルチオ基であり、好ましくは、メチルチオ基、エチルチオ基、nープロピルチオ基、isoープロピルチオ基、nープチルチオ基、secーブチルチオ基、tーブチルチオ基、nーペンチルチオ基、isoーペンチルチオ基、ネオペンチルチオ基、2ーメチルブチルチオ基、メチルカルボキシルエチルチオ基、2ーエチルヘキシルチオ基、3,5,5ートリメチルヘキシルチオ基、デカリルチオ基などの炭素数1~10のアルキルチオ基が挙げられる。

【0047】置換または無置換のアラルキルチオ基の例としては、前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアラルキルチオ基であり、好ましくは、ベンジルチオ基、ニトロベンジルチオ基、シアノベンジルチオ基、ヒドロキシベンジルチオ基、メチルベンジルチオ基、トリフルオロメチルベンジルチオ基、ナフチルメチルチオ基、ニトロナフチルメチルチオ基、シアノナフチルメチルチオ基、ヒドロキシナフチルメチルチオ基、メチルナフチルメチルチオ基、トリフルオロメチルナフチルメチルチオ基、フルオレンー9ーイルエチルチオ基などの炭素数7~12のアラルキルチオ基等が挙げられる。

【0048】 置換または無置換のアリールチオ基の例としては前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアリールチオ基であり、好ましくは、フェニルチオ基、4ーメチルフェニルチオ基、2ーメトキシフェニルチオ基、4ーtープチルフェニルチオ基、ナフチルチオ基等の炭素数6~10のアリールチオ基などが挙げられる。

【0049】 置換または無置換のアルケニルチオ基の例としては前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルケニルチオ基であり、好ましくは、ビニルチオ基、アリルチオ基、ブテニルチオ基、ヘキサンジエニルチオ基、スチリルチオ基、シクロヘキセニルチオ基、デセニルチオ基等の炭素数2~10のアルケニルチオ基などが挙げられる。

【0050】置換または無置換のモノ置換アミノ基の例 としては、前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有 するモノ置換アミノ基であり、好ましくは、メチルアミ ノ基、エチルアミノ基、プロピルアミノ基、ブチルアミ ノ基、ペンチルアミノ基、ヘキシルアミノ基、ヘプチル アミノ基、オクチルアミノ基、2-エチルヘキシルアミ ノ基、シクロヘキシルアミノ基、3,5,5-トリメチ ルヘキシルアミノ基、ノニルアミノ基、デシルアミノ基 などの炭素数1~10のモノアルキルアミノ基;ベンジ ルアミノ基、フェネチルアミノ基、3-フェニルプロピ ルアミノ基、4-エチルベンジルアミノ基、4-イソプ ロピルベンジルアミノ基、N-メチルベンジルアミノ 基、N-エチルベンジルアミノ基、N-アリルベンジル アミノ基、N- (2-シアノエチル) ベンジルアミノ 基、N-(2-アセトキシエチル) ベンジルアミノ基な どの炭素数7~10のモノアラルキルアミノ基:

【0051】アニリノ基、ナフチルアミノ基、トルイジノ基、キシリジノ基、エチルアニリノ基、イソプロピルアニリノ基、メトキシアニリノ基、メトキシアニリノ基、クロロアニリノ基、アセチルアニリノ基、メトキシカルボニルアニリノ基、エトキシカルボニルアニリノ基、アロポキシカルボニルアニリノ基、Nーメチルアニリノ基、Nーエチルアニリノ基、Nーメチルトルイジノ基など、炭素数6~10のモノアリールアミノ基、ペンテニルアミノ基、ヘキセニルアミノ基、シクロヘキセニルアミノ基、オクタジエニルアミノ基、アダマンテニルアミノ基、Nーメチルビニルアミノ基、Nーメチルアリルアミノ基、Nーエチルアリルアミノ基などの炭素数2~10のモノアルケニルアミノ基等が挙げられる。

【0052】 置換または無置換のジ置換アミノ基の例としては、前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するジ置換アミノ基であり、好ましくは、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、メチルエチルアミノ基、ジプロピルアミノ基、ジブチルアミノ基、ジックロヘキシルアミノ基、ジオクチルアミノ基、ビス(メトキシエチル)アミノ基、ビス(オトキシエチル)アミノ基、ビス(ブトキシエチル)アミノ基、ジ(アセチルオキシエチル)アミノ基、ジ(アセチル)アミノ基、バス(ブトキシエチル)アミノ基、ジ(アセチル)アミノ基、ジ(プロピオニルオキシエチル)アミノ基などの炭素数

2~16のジアルキルアミノ基;ジベンジルアミノ基、 ジフェネチルアミノ基、ビス (4-エチルベンジル)ア ミノ基、ビス (4-イソプロピルベンジル) アミノ基な どの炭素数14~20のジアラルキルアミノ基;ジフェ ニルアミノ基、ジトリルアミノ基、NーフェニルーNー トリルアミノ基などの炭素数12~14のジアリールア ミノ基:ジビニルアミノ基、ジアリルアミノ基、ジブテ ニルアミノ基、ジペンテニルアミノ基、ジヘキセニルア ミノ基、NーピニルーNーアリルアミノ基などの炭素数 4~12のジアルケニルアミノ基: N-フェニル-N-アリルアミノ基、N-(2-アセチルオキシエチル)-N-エチルアミノ基、N-トリル-N-メチルアミノ 基、NービニルーNーメチルアミノ基、Nーベンジルー N-アリルアミノ基等の置換または無置換のアルキル 基、アラルキル基、アリール基、アルケニル基より選択 した炭素数3~10のジ置換アミノ基が挙げられる。

【0053】 置換または無置換のアシル基の例としては、前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアシル基であり、好ましくは、ホルミル基、メチルカルボニル基、エチルカルボニル基、ロープロピルカルボニル基、isoープロピルカルボニル基、ロープチルカルボニル基、isoープチルカルボニル基、のープチルカルボニル基、ローペンチルカルボニル基、isoーペンチルカルボニル基、ネオペンチルカルボニル基、isoーペンチルカルボニル基、ネオペンチルカルボニル基、2ーメチルブチルカルボニル基、ベンゾイル基、メチルベンゾイル基、エチルベンゾイル基、トリルカルボニル基、プロピルベンゾイル基、4ーtーブチルベンゾイル基、ニトロベンジルカルボニル基、3ープトキシー2ーナフトイル基、シンナモイル基などの炭素数1~15のアシル基が挙げられる。

【0054】置換または無置換のアルコキシカルボニル 基の例としては、前記に挙げたアルキル基と同様な置換 基を有するアルコキシカルボニル基であり、好ましくは メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、n-プ ロポキシカルボニル基、 i s o ープロポキシカルボニル 基、nープトキシカルボニル基、isoープトキシカル ボニル基、secーブトキシカルボニル基、tーブトキ シカルボニル基、nーペントキシカルボニル基、iso -ペントキシカルボニル基、ネオペントキシカルボニル 基、2-ペントキシカルボニル基、2-エチルヘキシル オキシカルボニル基、3,5,5-トリメチルヘキシル オキシカルボニル基、デカリルオキシカルボニル基、シ クロヘキシルオキシカルボニル基、クロロエトキシカル ボニル基、ヒドロキシメトキシカルボニル基、ヒドロキ シエトキシカルボニル基などの炭素数2~11のアルコ キシカルボニル基;メトキシメトキシカルボニル基、メ トキシエトキシカルボニル基、エトキシエトキシカルボ ニル基、プロポキシエトキシカルボニル基、ブトキシエ トキシカルボニル基、ペントキシエトキシカルボニル 基、ヘキシルオキシエトキシカルボニル基、ブトキシブ トキシカルボニル基、ヘキシルオキシブトキシカルボニル基、ヒドロキシメトキシメトキシカルボニル基、ヒドロキシエトキシカルボニル基などのアルコキシ基が置換した炭素数3~11のアルコキシカルボニル基、メトキシエトキシメトキシカルボニル基、エトキシエトキシエトキシカルボニル基、プロポキシエトキシエトキシカルボニル基、プトキシエトキシカルボニル基、ペントキシエトキシカルボニル基、ペントキシエトキシカルボニル基などのアルコキシアルコキシ基が置換した炭素数4~11のアルコキシカルボニル基が挙げられる。

【0055】置換または無置換のアラルキルオキシカルボニル基の例としては、前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアラルキルオキシカルボニル基、あり、好ましくは、ベンジルオキシカルボニル基、シアノベンジルオキシカルボニル基、シアノベンジルオキシカルボニル基、シアノベンジルオキシカルボニル基、ナリフルオロメチルベンジルオキシカルボニル基、ナフチルメトキシカルボニル基、ナフチルメトキシカルボニル基、シアノナフチルメトキシカルボニル基、とドロキシナフチルメトキシカルボニル基、メチルナフチルメトキシカルボニル基、メチルナフチルメトキシカルボニル基、フルオレンー9ーイルエトキシカルボニル基などの炭素数8~16のアラルキルオキシカルボニル基等が挙げられる。

【0056】置換または無置換のアリールオキシカルボニル基の例としては、前記に挙げたアリール基と同様な置換基を有するアリールオキシカルボニル基であり、好ましくは、フェノキシカルボニル基、2ーメチルフェノキシカルボニル基、4ーよーブチルフェノキシカルボニル基、2ーメトキシフェノキシカルボニル基、4ーisoープロピルフェノキシカルボニル基、ナフトキシカルボニル基などの炭素数7~11のアリールオキシカルボニル基が挙げられる。

【0057】置換または無置換のアルケニルオキシカルボニル基の例としては、前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルケニルオキシカルボニル基、プロペニルオキシカルボニル基、1ープテニルオキシカルボニル基、1ーペンテニルオキシカルボニル基、2ーペンテニルオキシカルボニル基、2ーペンテニルオキシカルボニル基、3ーメチルー1ープテニルオキシカルボニル基、2ーメチルー2ープテニルオキシカルボニル基、2ージシアノビニルオキシカルボニル基、2ーシアノー2ーメチルカルボキシルビニルオキシカルボニル基、2ーシアノー2ーメチルスルホンビニルオキシカルボニル基、2ーシアノー2ーメチルスルホンビニルオキシカルボニル基、2ーシアノー2ーメチルスルホンビニルオキシカルボニル基、2ーシアノー2ーメチルスルホンビニルオキシカルボニル基、

スチリルオキシカルボニル基、4-フェニル-2-プテニルオキシカルボニル基などの炭素数3~11のアルケニルオキシカルボニル基が挙げられる。

【0058】置換または無置換のモノ置換アミノカルボ ニル基の例としては、前記に挙げたアルキル基と同様な 置換基を有するモノ置換アミノカルボニル基であり、好 ましくは、メチルアミノカルボニル基、エチルアミノカ ルボニル基、プロピルアミノカルボニル基、ブチルアミ ノカルボニル基、ペンチルアミノカルボニル基、ヘキシ ルアミノカルボニル基、ヘプチルアミノカルボニル基、 オクチルアミノカルボニル基、2-エチルヘキシルアミ ノカルボニル基、シクロヘキシルアミノカルボニル基、 3,5,5-トリメチルヘキシルアミノカルボニル基、 ノニルアミノカルボニル基、デシルアミノカルボニル基 などの炭素数2~11のモノアルキルアミノカルボニル 基:ベンジルアミノカルボニル基、フェネチルアミノカ ルボニル基、3-フェニルプロピルアミノカルボニル 基、4-エチルベンジルアミノカルボニル基、4-イソ プロピルベンジルアミノカルボニル基、N-メチルベン ジルアミノカルボニル基、N-エチルベンジルアミノカ ルボニル基、N-アリルベンジルアミノカルボニル基、 N-(2-シアノエチル)ベンジルアミノカルボニル 基、N-(2-アセトキシエチル)ベンジルアミノカル ボニル基などの炭素数8~11のモノアラルキルアミノ カルボニル基;アニリノ基、ナフチルアミノカルボニル 基、トルイジノ基、キシリジノ基、エチルアニリノ基、 イソプロピルアニリノ基、メトキシアニリノ基、エトキ シアニリノ基、クロロアニリノ基、アセチルアニリノ 基、メトキシカルボニルアニリノ基、エトキシカルボニ ルアニリノ基、プロポキシカルボニルアニリノ基、N-メチルアニリノ基、N-エチルアニリノ基、N-メチル トルイジノ基など、炭素数7~11のモノアリールアミ ノカルボニル基;ビニルアミノカルボニル基、アリルア ミノカルボニル基、ブテニルアミノカルボニル基、ペン テニルアミノカルボニル基、ヘキセニルアミノカルボニ ル基、シクロヘキセニルアミノカルボニル基、オクタジ エニルアミノカルボニル基、アダマンテニルアミノカル ボニル基、N-メチルビニルアミノカルボニル基、N-メチルアリルアミノカルボニル基、N-エチルビニルア ミノカルボニル基、N-エチルアリルアミノカルボニル 基などの炭素数3~11のモノアルケニルアミノカルボ ニル基等が挙げられる。

【0059】置換または無置換のジ置換アミノカルボニル基の例としては、前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するジ置換アミノカルボニル基であり、好ましくは、ジメチルアミノカルボニル基、ジエチルアミノカルボニル基、メチルエチルアミノカルボニル基、ジプロピルアミノカルボニル基、ジブチルアミノカルボニル基、ジシクロへキシルアミノカルボニル基、ジオクチルアミノカルボニ

ル基、ピロリジノ基、ピペリジノ基、モルホリノ基、ビ ス (メトキシエチル) アミノカルボニル基、ビス (エト キシエチル) アミノカルボニル基、ビス (プロポキシエ チル) アミノカルボニル基、ビス (プトキシエチル) ア ミノカルボニル基、ジ (アセチルオキシエチル) アミノ カルボニル基、ジ (ヒドロキシエチル) アミノカルボニ ル基、N-エチル-N-(2-シアノエチル)アミノカ ルボニル基、ジ (プロピオニルオキシエチル) アミノカ ルボニル基などの炭素数3~17のジアルキルアミノカ ルボニル基;ジベンジルアミノカルボニル基、ジフェネ チルアミノカルボニル基、ビス (4-エチルベンジル) アミノカルボニル基、ビス (4-イソプロピルベンジ ル) アミノカルボニル基などの炭素数15~21のジア ラルキルアミノカルボニル基;ジフェニルアミノカルボ ニル基、ジトリルアミノカルボニル基、N-フェニルー N-トリルアミノカルボニル基などの炭素数13~15 のジアリールアミノカルボニル基;ジビニルアミノカル ボニル基、ジアリルアミノカルボニル基、ジブテニルア ミノカルボニル基、ジペンテニルアミノカルボニル基、 ジヘキセニルアミノカルボニル基、N-ビニル-N-ア リルアミノカルボニル基などの炭素数5~13のジアル ケニルアミノカルボニル基: N-フェニル-N-アリル アミノカルボニル基、N-(2-アセチルオキシエチ ル) -N-エチルアミノカルボニル基、N-トリル-N ーメチルアミノカルボニル基、N-ビニル-N-メチル アミノカルボニル基、N-ベンジル-N-アリルアミノ カルボニル基等の置換または無置換のアルキル基、アラ ルキル基、アリール基、アルケニル基より選択した炭素 数4~11のジ置換アミノカルボニル基が挙げられる。 【0060】置換または無置換のアシルオキシ基の例と しては、前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有す

しては、前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアシルオキシ基であり、好ましくは、ホルミルオキシ基、メチルカルボニルオキシ基、エチルカルボニルオキシ基、nープロピルカルボニルオキシ基、isoープロピルカルボニルオキシ基、isoープロピルカルボニルオキシ基、secーブチルカルボニルオキシ基、tーブチルカルボニルオキシ基、nーペンチルカルボニルオキシ基、isoーペンチルカルボニルオキシ基、isoーペンチルカルボニルオキシ基、ネオペンチルカルボニルオキシ基、スナルベングイルオキシ基、メチルベングイルオキシ基、プロピルベンゾイルオキシ基、トリルカルボニルオキシ基、プロピルベンゾイルオキシ基、4-tーブチルベンゾイルオキシ基、コーブトキシー2ーナフトイルオキシ基、シンナモイルオキシ基などの炭素数2~16のアシルオキシ基が挙げられる。

【0061】置換または無置換のアルキルスルホニル基の例としては、前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有するアルキルスルホニル基であり、好ましくは、メチルスルホニル基、エチルスルホニル基、n-プロピル

スルホニル基、isoープロピルスルホニル基、nープチルスルホニル基、isoープチルスルホニル基、secープチルスルホニル基、nーペンチルスルホニル基、isoーペンチルスルホニル基、isoーペンチルスルホニル基、ネオペンチルスルホニル基、2ーメチルプチルスルホニル基、2ーメチルプチルスルホニル基、2ーエチルヘキシルスルホニル基、2,2,3,3ーテトラクロロプロピルスルホニル基、2,2,3,3ーテトラクロロプロピルスルホニル基、nーデシルスルホニル基などの炭素数1~10のアルキルスルホニル基が挙げられる。

【0062】置換または無置換のアリールスルホニル基 の例としては、前記に挙げたアルキル基と同様な置換基 を有するアリールスルホニル基であり、好ましくは、ベ ンゼンスルホニル基、ニトロベンゼンスルホニル基、シ アノベンゼンスルホニル基、ヒドロキシベンゼンスルホ ニル基、トルエンスルホニル基、トリフルオロメチルベ ンゼンスルホニル基、キシレンスルホニル基、メシチレ ンスルホニル基、ナフタレンスルホニル基、ニトロナフ タレンスルホニル基、シアノナフタレンスルホニル基、 ヒドロキシナフタレンスルホニル基、メチルナフタレン スルホニル基、トリフルオロメチルナフタレンスルホニ ル基、メトキシカルボニルベンゼンスルホニル基、4-(5'ーメチルベンゾキサゾールー2'ーイル)ベンゼ ンスルホニル基、ジブチルアミノカルボニルベンゼンス ルホニル基などの炭素数6~14のアリールスルホニル 基等が挙げられる。

【0063】置換または無置換の複素環基の例として は、前記に挙げたアルキル基と同様な置換基を有する複 素環基であり、好ましくは、フラニル基、ピロリル基、 3-ピロリノ基、ピロリジノ基、1,3-オキソラニル 基、ピラゾリル基、2ーピラゾリニル基、ピラゾリジニ ル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、チアゾリル 基、1,2,3-オキサジアゾリル基、1,2,3-ト リアゾリル基、1,2,4-トリアゾリル基、1,3, 4-チアジアゾリル基、4H-ピラニル基、ピリジニル 基、ピペリジニル基、ジオキサニル基、モルホリニル 基、ピリダジニル基、ピリミジニル基、ピラジニル基、 ピペラジニル基、トリアジニル基、ベンソフラニル基、 インドーリル基、チオナフセニル基、ベンズイミダゾリ ル基、ベンソチアソリル基、ベンソトリアゾールー2-イル基、ベンゾトリアゾール-1-イル基、プリニル 基、キノリニル基、イソキノリニル基、クマリニル基、 シンノリニル基、キノキサリニル基、ジベンソフラニル 基、カルバゾリル基、フェナントロニリル基、フェノチ アジニル基、フラボニル基、フタルイミド基、ナフチル イミド基、ピロリジニル基、ピペリジノ基、モルホリノ 基などの無置換複素環基、

【0064】あるいは以下の置換基、即ち、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子;シアノ基;メチル基、エチル基、プロピル基、ブチ

ル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル 基、デシル基、メトキシメチル基、エトキシエチル基、 エトキシエチル基、トリフルオロメチル基等のアルキル 基;ベンジル基、フェネチル基などのアラルキル基;フ ェニル基、トリル基、ナフチル基、キシリル基、メシル 基、クロロフェニル基、メトキシフェニル基等のアリー ル基:メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキ シ基、ペントキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキ シ基、オクチルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキ シ基、2-エチルヘキシル基、3,5,5-トリメチル ヘキシルオキシ基等のアルコキシ基;ベンジルオキシ 甚、フェネチルオキシ基などのアラルキルオキシ基;フ ェノキシ基、トリルオキシ基、ナフトキシ基、キシリル オキシ基、メシルオキシ基、クロロフェノキシ基、メト キシフェノキシ基等のアリールオキシ基:ビニル基、ア リル基、ブテニル基、ブタジエニル基、ペンテニル基、 オクテニル基等のアルケニル基; ビニルオキシ基、アリ ルオキシ基、ブテニルオキシ基、ブタジエニルオキシ 基、ペンテニルオキシ基、オクテニルオキシ基等のアル ケニルオキシ基:メチルチオ基、エチルチオ基、プロピ ルチオ基、ブチルチオ基、ペンチルチオ基、ヘキシルチ オ基、ヘプチルチオ基、オクチルチオ基、デシルチオ 基、メトキシメチルチオ基、エトキシエチルチオ基、エ トキシエチルチオ基、トリフルオロメチルチオ基等のア ルキルチオ基;ベンジルチオ基、フェネチルチオ基など のアラルキルチオ基;フェニルチオ基、トリルチオ基、 ナフチルチオ基、キシリルチオ基、メシチルチオ基、ク ロロフェニルチオ基、メトキシフェニルチオ基等のアリ ールチオ基:ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジ プロピルアミノ基、ジブチルアミノ基等のジアルキルア ミノ基:アセチル基、プロピオニル基、ブタノイル基等 のアシル基;メトキシカルボニル基、エトキシカルボニ ル基等のアルコキシカルボニル基;ベンジルオキシカル ボニル基、フェネチルオキシカルボニル基等のアラルキ ルオキシカルボニル基;フェノキシカルボニル基、トリ ルオキシカルボニル基、ナフトキシカルボニル基、キシ リルオキシカルボニル基、メシルオキシカルボニル基、 クロロフェノキシカルボニル基、メトキシフェノキシカ ルボニル基等のアリールオキシカルボニル基: ビニルオ キシカルボニル基、アリルオキシカルボニル基、ブテニ ルオキシカルボニル基、ブタジエニルオキシカルボニル 基、ペンテニルオキシカルボニル基、オクテニルオキシ カルボニル基等のアルケニルオキシカルボニル基:メチ ルアミノカルボニル基、エチルアミノカルボニル基、プ ロピルアミノカルボニル基、ブチルアミノカルボニル 基、ペンチルアミノカルボニル基、ヘキシルアミノカル ボニル基、ヘプチルアミノカルボニル基、オクチルアミ ノカルボニル基、ノニルアミノカルボニル基、3,5, 5-トリメチルヘキシルアミノカルボニル基、2-エチ ルヘキシルアミノカルボニル基等の炭素数2~10のモ

ノアルキルアミノカルボニル基や、ジメチルアミノカル ボニル基、ジエチルアミノカルボニル基、ジプロピルア ミノカルボニル基、ジブチルアミノカルボニル基、ジペ ンチルアミノカルボニル基、ジヘキシルアミノカルボニ ル基、ジヘプチルアミノカルボニル基、ジオクチルアミ ノカルボニル基、ピペリジノカルボニル基、モルホリノ カルボニル基、4ーメチルピペラジノカルボニル基、4 -エチルピペラジノカルボニル基等の炭素数3~20の ジアルキルアミノカルボニル基等のアルキルアミノカル ボニル基:フラニル基、ピロリル基、3-ピロリノ基、 ピロリジノ基、1、3-オキソラニル基、ピラゾリル 基、2-ピラゾリニル基、ピラゾリジニル基、イミダゾ リル基、オキサゾリル基、チアゾリル基、1,2,3-オキサジアゾリル基、1,2,3-トリアゾリル基、 1, 2, 4-トリアソリル基、1, 3, 4-チアジアソ リル基、4H-ピラニル基、ピリジニル基、ピペリジニ ル基、ジオキサニル基、モルホリニル基、ピリダジニル 基、ピリミジニル基、ピラジニル基、ピペラジニル基、 トリアジニル基、ベンゾフラニル基、インドーリル基、 チオナフセニル基、ベンズイミダソリル基、ベンゾチア ソリル基、プリニル基、キノリニル基、イソキノリニル 基、クマリニル基、シンノリニル基、キノキサリニル 基、ジベンソフラニル基、カルバゾリル基、フェナント ロニリル基、フェノチアジニル基、フラボニル基等の複 素環基:などの置換基により置換した複素環基が挙げら れる。

【0065】また、一般式(1)、(3)中の $L^1$ ~ $L^4$ 、一般式(3)中の $Q^1$ ~ $Q^8$ で示される基としては、水素原子および一般式(1)における置換基Xで示されるアリール基、ヘテロアリール基に置換する前記の各種の置換基が挙げられる。但し、一般式(3)における $Q^1$ ~ $Q^4$ の少なくとも1つはヒドロキシル基である。【0066】なお $L^1$ ~ $L^4$ は互いに連結して環を形成してもよい。具体的には、例えば、下記の炭素数10から17の環構造を有するものが挙げられる。

【0067】 【化9】

[上記構造中、Z、L<sup>1</sup>、L<sup>2</sup>、L<sup>3</sup>、L<sup>4</sup>は前記と同じ意 味を示す。]

【0068】また、一般式(2)におけるY、および一般式(3)におけるR<sup>1</sup>ならびにR<sup>2</sup>で示される基としては、水素原子、又は一般式(1)で示されるアリール基、ヘテロアリール基に置換するアルキル基、アラルキル基、アリール基、アルケニル基と同様の基が挙げられる。

【0069】なお、R<sup>1</sup>およびR<sup>2</sup>は、互いに連結して環 を形成してもよい。すなわち、下記構造

【0070】 【化10】

で示される環としては、例えば、下記の炭素数4から1 3の環が挙げられる。

[0071]

【化11】

【0072】本発明の光記録媒体で用いる一般式(1)で表される化合物としては、水素結合が可能なヒドロキシル基を有する化合物が、特に好ましい。また、炭素一炭素間結合に酸素原子1個を有するエーテル結合を1~6個を有するアルコキシ基、あるいは直鎖または分岐で且つ炭素数1~20の置換または無置換のアルキル基を有する化合物が好ましい。

【0073】なお、前記式(3)の化合物中のRの意味における置換基Aを有するエテニル基は、trans型またはcis型のいずれの幾何異性体を有していてもよい。

【0074】本発明の一般式(1)で示される化合物の 合成法としては、例えば、式(4)

X-COOH (4)

〔式中のXは、式(1)中のXと同一の意味を表す。〕で示されるカルボン酸を、溶媒中または無溶媒でポリリン酸および/または五酸化ニリン、ホウ酸あるいは塩化チオニル等の無機酸の存在下に、あるいは式(5)

X-COC1 (5)

〔式中のXは、式 (1) 中のXと同一の意味を表す。〕 で示されるカルボン酸クロライドを溶媒中または無溶媒 で、ピリジン等の塩基の存在下または非存在下、塩化チ オニルの存在下または非存在下に、式 (6)

[0075]

【化12】

$$\begin{array}{c|c} L_1 \\ L_2 \\ HO \end{array} \qquad \begin{array}{c} L^2 \\ L^3 \end{array} \qquad (6)$$

[式中の $L^1 \sim L^4$ は、式(1)中の $L^1 \sim L^4$ と同一の意味を表す。] で示されるアミノフェノール誘導体および/またはその塩酸塩や硫酸塩等の塩と反応するか、式(7)

[0076]

【化13】

$$H_2N$$
 $L^3$ 
 $L^3$ 
 $L^3$ 

〔式中の $L^1 \sim L^4$ は、式(1)中の $L^1 \sim L^4$ と同一の意味を表す。〕で示されるアミノチオフェノール誘導体および/またはその塩酸塩や硫酸塩等の塩と反応するか、式(8)

[0077]

【化14】

$$\begin{array}{c|c} H_2N & L^2 \\ H_1N & L^3 \end{array} \tag{8}$$

[式中の $L^1 \sim L^4$ は、式 (1) 中の $L^1 \sim L^4$ と同一の意味を表し、Yは式 (2) 中のYと同一の意味を表す。] で示されるフェニレンジアミン誘導体および/またはその塩酸塩や硫酸塩等の塩と反応することで、式 (1) の 化合物を容易に得ることができる。

【0078】または、式(9)

X - CHO (9)

[式中のX、式(1)中のXと同一の意味を表す。]で示されるアルデヒドをピペリジンなどの塩基化合物を触媒量用いて、溶媒中もしくは無溶媒で、前記式(6)、式(7)または式(8)の化合物と反応して式(10)

【0079】 【化15】

$$X \longrightarrow \begin{bmatrix} L^1 \\ L^2 \\ L^3 \end{bmatrix}$$
 (10)

【式中のX、Zおよび $L^1 \sim L^4$ は、式(1)中のX、Zおよび $L^1 \sim L^4$ と同一の意味を表す。〕で示される化合物を得たのちに、酸化剤により酸化して本発明記載の式(1)の化合物を容易に得ることができる。

【0080】一般式(1)で示される化合物の具体例については、表-1に記載する化合物(1-1) $\sim$ (1-33)のものが挙げられる。

[0081]

【表 1 】

構造式
OH-
OH N
)-OH N CH,

[0082]

【表2】

構造式
N CN
NO-CO-S
S Q C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>

[0083]

-18-

1(続き) L合物 Na.	構造式
1-13	
1-14	
1-15	
1-16	
. 1-17	
1-18	

[0084]

化合物 No.	構造式
1-19	OH NOT OH
1-20	
1-21	A COH NETS
1-22	
1-23	
1-24	

[0085]

表一1(統含) 化合物 Na	構造式
1-25	
1-26	H,C-J-C-S-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T
1-27	
1-28	
1-29	
1-30	
	【表 6 】

[0086]

5-1(続き)

表 – 1 (続き) 化合物 No.	機造式
1-31	OH OH
1-32	H <sub>2</sub> C OH N CH <sub>3</sub>
1-33	

【0087】本発明の光記録媒体においては、記録特性などの改善のために、波長350nm $\sim$ 550nmに吸

収極大を持ち、400nm~500nmでの屈折率が大きい前記以外の化合物と混合しても良い。具体的には、

シアニン化合物、スクアリリウム系化合物、ナフトキノン系化合物、アントラキノン系化合物、テトラピラポルフィラジン系化合物、インドフェノール系化合物、ピリリウム系化合物、チオピリリウム系化合物、アズレニウム系化合物、トリフェニルメタン系化合物、キサンテン系化合物、インダスレン系化合物、インジゴ系化合物、チオインジゴ系化合物、メロシアニン系化合物、チアジン系化合物、アクリジン系化合物、オキサジン系化合物、ジピロメテン系化合物などがあり、複数の化合物の混合であっても良い。これらの化合物の混合割合は、0.1~30%程度である。

【0088】記録層を成膜する際に、必要に応じて前記の化合物に、クエンチャー、化合物熱分解促進剤、紫外線吸収剤、接着剤などを混合するか、あるいは、そのような効果を有する化合物を前記化合物の置換基として導入することも可能である。

【0089】クエンチャーの具体例としては、アセチルアセトナート系、ビスジチオー α ージケトン系やビスフェニルジチオール系などのビスジチオール系、チオカテコナール系、サリチルアルデヒドオキシム系、チオビスフェノレート系などの金風錯体が好ましい。また、アミン系も好適である。

【0091】その他、鉄系金属化合物として、メタロセンの他に、ギ酸鉄、シュウ酸鉄、ラウリル酸鉄、ナフテン酸鉄、ステアリン酸鉄、酢酸鉄などの有機酸鉄化合物、アセチルアセトナート鉄錯体、フェナントロリン鉄錯体、ビスピリジン鉄錯体、エチレンジアミン鉄錯体、エチレンジアミン鉄錯体、エチレンジアミン鉄錯体、ジエチレントリアミン鉄錯体、ジエチレングリコールジメチルエーテル鉄錯体、ジホスフィノ鉄錯体、ジメチルグリオキシマート鉄錯体、ジホスフィノ鉄錯体、ジメチルグリオキシマート鉄錯体などのキレート鉄錯体、カルボニル鉄錯体、シアノ鉄錯体、アンミン鉄錯体などの鉄錯体、塩化第一鉄、塩化第二鉄、臭化第一鉄、臭化第二鉄などのハロゲン化鉄、あるいは、硝酸鉄、硫酸鉄などの無機鉄塩類、さらには、酸化鉄などが挙げられる。ここで用いる熱分解促

進剤は有機溶剤に可溶で、かつ、耐湿熱性及び耐光性の 良好なものが望ましい。

【0092】上述した各種のクエンチャー及び化合物熱分解促進剤は、必要に応じて、1種類で用いても、他種類を混合して用いても良い。

【0093】さらに、必要に応じて、バインダー、レベリング剤、消泡剤などの添加物質を加えても良い。好ましいバインダーとしては、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ニトロセルロース、酢酸セルロース、ケトン樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン樹脂、ウレタン樹脂、ポリビニルプチラール、ポリカーボネート、ポリオレフィンなどが挙げられる。

【0094】記録層を基板の上に成膜する際に、基板の耐溶剤性や反射率、記録感度などを向上させるために、 基板の上に無機物やポリマーからなる層を設けても良い

【0095】ここで、記録層における一般式(1)で示される化合物の含有量は、30%以上、好ましくは60%以上である。尚、実質的に100%であることも好ましい。

【0096】記録層を設ける方法は、例えば、スピンコート法、スプレー法、キャスト法、浸漬法などの塗布法、スパッタ法、化学蒸着法、真空蒸着法などが挙げられるが、スピンコート法が簡便で好ましい。

【0097】スピンコート法などの塗布法を用いる場合 には、一般式(1)で示される化合物を1~40重量 %、好ましくは3~30重量%となるように溶媒に溶解 あるいは分散させた塗布液を用いるが、この際、溶媒は 基板にダメージを与えないものを選ぶことが好ましい。 例えば、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコ ール、ジアセトンアルコール、オクタフルオロペンタノ ール、アリルアルコール、メチルセロソルブ、エチルセ ロソルブ、テトラフルオロプロパノールなどのアルコー ル系溶媒、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、デカン、シ クロヘキサン、メチルシクロヘキサン、エチルシクロヘ キサン、ジメチルシクロヘキサンなどの脂肪族または脂 環式炭化水素系溶媒、トルエン、キシレン、ベンゼンな どの芳香族炭化水素系溶媒、四塩化炭素、クロロホル ム、テトラクロロエタン、ジブロモエタンなどのハロゲ ン化炭化水素系溶媒、ジエチルエーテル、ジブチルエー テル、ジイソプロピルエーテル、ジオキサンなどのエー テル系溶媒、アセトン、3-ヒドロキシー3-メチルー 2-ブタノンなどのケトン系溶媒、酢酸エチル、乳酸メ チルなどのエステル系溶媒、水などが挙げられる。これ らは単独で用いても良く、あるいは、複数混合しても良

【0098】なお、必要に応じて、記録層の化合物を高 分子薄膜などに分散して用いたりすることもできる。

【0099】また、基板にダメージを与えない溶媒を選択できない場合は、スパッタ法、化学蒸着法や真空蒸着

法などが有効である。

【0100】記録層の膜厚は、30nm~1000nmであるが、好ましくは50nm~300nmである。記録層の膜厚を50nmより薄くすると、熱拡散が大きいため記録できないか、記録信号に歪が発生する上、信号振幅が小さくなる。また、膜厚が300nmより厚い場合は反射率が低下し、再生信号特性が悪化する。

【0101】次に記録層の上に、好ましくは50nm~ 300 nmの厚さの反射層を形成する。反射率を高める ためや密着性をよくするために、記録層と反射層の間に 反射増幅層や接着層を設けることができる。反射層の材 料としては、再生光の波長で反射率の十分高いもの、例 えば、Au、Al、Ag、Cu、Ti、Cr、Ni、P t、Ta、CrおよびPdの金属を単独あるいは合金に して用いることが可能である。この中でもAu、Al、 Agは反射率が高く反射層の材料として適している。こ れ以外でも下記のものを含んでいても良い。例えば、M g, Se, Hf, V, Nb, Ru, W, Mn, Re, F e, Co, Rh, Ir, Zn, Cd, Ga, In, S i、Ge、Te、Pb、Po、Sn、Biなどの金属お よび半金属を挙げることができる。また、Auを主成分 とするものは反射率の高い反射層が容易に得られるため 好適である。ここで主成分というのは含有率が50%以 上のものをいう。金属以外の材料で低屈折率薄膜と髙屈 折率薄膜を交互に積み重ねて多層膜を形成し、反射層と して用いることも可能である。

【0102】反射層を形成する方法としては、例えば、スパッタ法、イオンプレーティング法、化学蒸着法、真空蒸着法などが挙げられる。また、基板の上や反射層の下に反射率の向上、記録特性の改善、密着性の向上などのために公知の無機系または有機系の中間層、接着層を設けることもできる。

【0103】さらに、反射層の上に形成する保護層の材 料としては反射層を外力から保護するものであれば特に 限定しない。有機物質としては、熱可塑性樹脂、熱硬化 性樹脂、電子線硬化性樹脂、紫外線硬化性樹脂などを挙 げることができる。また、無機物質としては、Si O2, SiO, Si3N4, MgF2, AlN, SnO2t どが挙げられる。熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂などは適 当な溶媒に溶解して塗布液を塗布し、乾燥することによ って形成することができる。紫外線硬化性樹脂はそのま まもしくは適当な溶媒に溶解して塗布液を調製した後に この塗布液を塗布し、紫外線を照射して硬化させること によって形成することができる。紫外線硬化性樹脂とし ては、例えば、ウレタンアクリレート、エポキシアクリ レート、ポリエステルアクリレートなどのアクリレート 樹脂を用いることができる。これらの材料は単独である いは混合して用いても良く、1層だけでなく多層膜にし て用いても良い。

【0104】保護層の形成の方法としては、記録層と同

様にスピンコート法やキャスト法などの塗布法やスパッ タ法や化学蒸着法などの方法が用いられるが、この中で もスピンコート法が好ましい。

【0105】保護層の膜厚は、一般には0.  $1 \mu m \sim 1$ 00 $\mu m$ の範囲であるが、本発明においては、 $3 \mu m \sim 30 \mu m$ であり、より好ましくは、 $5 \mu m \sim 20 \mu m$ である。

【0106】保護層の上にさらにレーベルなどの印刷を行うこともできる。

【0107】また、反射層面に保護シートまたは基板を 貼り合わせる、あるいは反射層面を内側として相互に対 向させて光記録媒体2枚を貼り合わせる、などの手段を 用いても良い。

【0108】基板鏡面側に、表面保護やごみ等の付着防止のために紫外線硬化性樹脂、無機系薄膜等を成膜しても良い。

【0109】ここで、本発明で言う波長400nm~500nmのレーザーは、特に制限はないが、例えば、可視光領域の広範囲で波長選択のできる色素レーザーや波長445nmのヘリウムカドミウムレーザー、波長488nmのアルゴンレーザー、波長約390~410nmのGaN系半導体レーザー、波長約850~860nmの赤外線レーザーの第2高調波約425~430nmを発振する半導体レーザーなどがあげられる。本発明では、これらから選択される1波長または複数波長において高密度記録および再生が可能となる。

## [0110]

【実施例】以下に本発明の実施例を示すが、本発明はこれによりなんら限定されるものではない。

# 【0111】実施例1

一般式(1)で表される化合物のうち、化合物(1-1)0.2gをジアセトンアルコール10mlに溶解し、化合物溶液を調製した。

【0112】ポリカーボネート樹脂製で連続した案内溝(トラックピッチ: 0.7 $\mu$ m)を有する外径120mm、厚さ0.6mmの円盤状の基板上に、この化合物溶液を回転数2000rpmでスピンコートし、70 $\mathbb C$ で3時間乾燥して記録層を形成した。

【0113】この記録層の上に島津製作所製スパッタ装置を用いてAuをスパッタし、厚さ100nmの反射層を形成した。スパッタガスには、アルゴンガスを用いた。スパッタ条件は、スパッタパワー0.5A、スパッタガス圧 $1.0\times10^{-3}$ torrで行った。

【0114】さらに、反射層の上に、紫外線硬化樹脂SD-301(大日本インキ化学工業製)をスピンコートした後、前記基板と同様な案内溝のない基板をのせ、紫外線照射して基板を貼り合わせ、光記録媒体を作製した。

【0115】以上のようにして記録層が形成された光記 録媒体について、以下のようにピットの書き込みを行っ た

【0116】430nmの 特色高調波変換レーザーヘッド(NA=0.65)を搭載したパルステック工業製光ディスク評価装置(DDU-1000)及びKENWO OD製EFMエンコーダーを用いて、最短ピットが 0.4  $\mu$ mの EFM 変調信号を、線速度 5.6 m/s、レーザーパワー10 mWで記録した。記録後、同評価装置を用いてレーザー出力を 0.5 mWにして信号を再生した。なお、再生の際はイコライゼーション処理を施した。

【0117】反射率、エラーレート及びジッターを測定した結果、反射率49%、エラーレート9cps、ジッター9.1%であり、良好な値を示した。

【0118】また、この記録した媒体について、加速劣化試験(湿度85%RH、80℃で100時間)を行い、試験後の反射率、エラーレート及びジッターを測定した結果、初期値よりの反射率変化0%、エラーレート

変化0cps、ジッター変化0.2%と変化は小さく、 優れた耐久性を有することが確認された。

#### 【0119】 実施例2~5

記録層に化合物  $(1-2) \sim (1-5)$  を用いること以外は実施例 1 と同様にして光記録媒体を作製し、ピットを書き込んで記録した後、信号再生を行った。いずれの場合も、初期の反射率 40%以上、エラーレート 10 c p s 以下、ジッター 10%以下と良好な値を示した。

【0120】また、加速劣化試験後の反射率の変化は1%以下、エラーレートの変化は1cps以下、ジッターの変化は1%以下と小さく、優れた耐久性を有することが確認された。

【0121】表-2に実施例1~5における加速劣化試験前後の反射率、エラーレート及びジッター値を示した。

# [0122]

#### 【表7】

表-2	反射	率(%)	エラー	エラーレート(cps)		ジッター(%)		
	初期	試験後	初期	試験後	初期	試験後		
実施例1	49	49	9	9	8. 9	9. 1		
実施例2	47	46	9	10	9. 5	9. 9		
実施例3	48	48	9	9	9. 1	9. 4		
実施例4	47	47	9	9	9. 3	9. 6		
実施例5	46	45	10	11	9. 7	10. 1		

## 【0123】実施例6~16

記録層に化合物(1-6)~(1-16)を用いること以外は実施例1と同様にして光記録媒体を作製し、ピットを書き込んで記録した後、信号再生を行った。いずれの場合も、反射率40%以上、エラーレート11cps以下、ジッター10%以下と良好な値を示した。

【0124】また、加速劣化試験後の反射率の変化は2%以下、エラーレートの変化は2cps以下、ジッターの変化は1%以下と小さく、優れた耐久性を有することが確認された。

# 【0125】実施例17

実施例(1)で用いた化合物(1-1)0.2 gの代わりに、化合物(1-17)0.2 gを用いた以外は実施例1と同様にして光記録媒体を作製し、ピットを書き込んで記録した後、信号再生を行った。その結果、反射率48%、エラーレート9 c p s、ジッター9.1%と良好な値を示した。

【0126】また、加速劣化試験後の反射率の変化は0%、エラーレートの変化は0cps、ジッターの変化は0.3%と小さく、優れた耐久性を有することが確認された

## 【0127】実施例18~32

記録層に化合物(1-18)~(1-32)を用いること以外は実施例1と同様にして光記録媒体を作製し、ピットを書き込んで記録した後、信号再生を行った。いず

れの場合も、初期の反射率40%以上、エラーレート1 1cps以下、ジッター10%以下と良好な値を示した

【0128】また、加速劣化試験後の反射率の変化は2%以下、エラーレートの変化は2cps以下、ジッターの変化は1%以下と小さく、優れた耐久性を有することが確認された。

# 【0129】実施例33

実施例 (1) で用いた化合物 (1-1) 0.2gの代わりに、化合物 (1-33) 0.2gを用いた以外は実施例1と同様にして光記録媒体を作製し、ピットを書き込んで記録した後、信号再生を行った。その結果、反射率48%、エラーレート9cps、ジッター9.0%と良好な値を示した。

【0130】また、加速劣化試験後の反射率の変化は0%、エラーレートの変化は0cps、ジッターの変化は0.2%と小さく、優れた耐久性を有することが確認された。

#### 【0131】実施例34

実施例 (1) で用いた化合物 (1-1) 0. 2g の代わりに、化合物 (1-17) 0. 1g 、化合物 (1-33) 0. 1g を用いた以外は実施例1と同様にして光記録媒体を作製し、ピットを書き込んで記録した後、信号再生を行った。その結果、反射率 48%、エラーレート9c ps、ジッター9. 1%と良好な値を示した。

【0132】また、加速劣化試験後の反射率の変化は0%、エラーレートの変化は0cps、ジッターの変化は0.3%と小さく、優れた耐久性を有することが確認された。

【0133】 実施例1~34に記載されるように、本発明の光記録媒体は、いずれも高反射率を有し、記録特性および耐久性に優れている。

【0134】このことから、本発明で規定する構造の化合物を含有する記録層は、波長400~500nmから選択されるレーザー光による信号記録が可能であり、本発明の光記録媒体は波長400~500nmから選択されるレーザー光を記録再生に用いる光記録媒体に用いることができる。

【0135】比較例1

化合物 (1-1) の代わりに、式 (a)

[0136]

【化16】

$$\begin{array}{c|c} H_3C & CH_3 H_3C & CH_3 \\ \hline \\ CH_3 & H_3C & CH_3 \\ \end{array} \qquad (a)$$

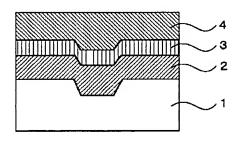
【0137】を用いた以外は、実施例1と同様にして、 光記録媒体を作成し、ピットの書き込みを行い、続いて 加速劣化試験を行った。その結果、記録層が褪色して再 生不能となり、この媒体は保存安定性に欠くことが判明 した。

【0138】比較例2

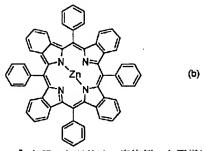
化合物 (1-1) の代わりに、式 (b)

[0139]

【図1】



【化17】



【0140】を用いた以外は、実施例1と同様にして、 光記録媒体を作成した。この媒体の記録層には、結晶析 出が認められ、ピットの書き込みができず、記録不能で あり、再生も不能であった。

[0141]

【発明の効果】本発明によれば、一般式 (1) で示される化合物を記録層として用いることにより、高密度光記録媒体として非常に注目されている波長400nm~500nmのレーザーで記録および再生が可能な追記型光記録媒体を提供することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る光記録媒体の層構成の一例を示す 断面構造図である。

【図2】本発明に係る光記録媒体の層構成の一例を示す 断面構造図である。

【符号の説明】

1:基板

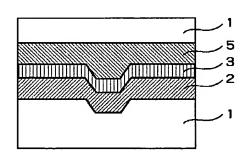
2: 記録層

3:反射層

4:保護層

5:接着層

【図2】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコート'(参考) 5 D O 2 9

C 0 7 D 277/66

405/04

413/04

C 0 7 D 277/66 405/04

413/04

(72)発明者	塚原 宇		Fターム(参考)	2H111	EA03	EA12	EA22	EA25	EA32
	神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地	三井			EA43	FA01	FA12		
	化学株式会社内			4C050	AA01	AA07	BB01	CC02	EE03
(72)発明者	西本 衆三				FF01	GG01	HH02	HH04	
	神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地	三井		4C056	AA01	AB01	AC02	AD03	AE03
	化学株式会社内				CA06	CA09	CC01	CD01	
(72)発明者	三沢 伝美			4C063	AA01	BB01	BB02	BB06	CC52
	神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地	三井			CC75	DD04	DD07	DD26	DD52
	化学株式会社内				EE10				
(72)発明者	<b></b>			4C072	AA01	AA07	BB02	BB07	CC01
	神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地	三井			CC12	CC16	EE13	FF15	GG01
	化学株式会社内				<b>Н</b> Н02				
				5D029	JA04	JC17			

413/10 513/04

301

413/10

513/04

301